EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

02163691

PUBLICATION DATE

22-06-90

APPLICATION DATE

16-12-88

APPLICATION NUMBER

63318212

APPLICANT:

SHIMADZU CORP:

INVENTOR:

INOUE NAOAKI:

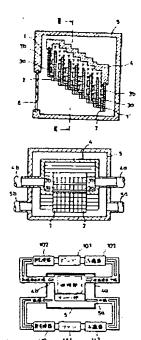
INT.CL.

G01T 7/00

TITLE

COOLING STRUCTURE OF

RADIATION DETECTOR



ABSTRACT :

PURPOSE: To cool a signal processing circuit by an immersion cooling method with a liquid having high cooling efficiency by discretely segmenting radiation sensors and the signal processing circuit and introducing a liquid refrigerant into the space including the signal processing circuit.

CONSTITUTION: The radiation sensors 2 are disposed in an air chamber 5 in such a manner that the sensors are disposed below. The upper part and both the right and left side parts are coated with wall bodies 4. The wall body 4 is hermetically adhered to the ends of substrates 1, 1'. A liquid refrigerant inlet pipe 4a and outlet pipe 4b are provided on the wall body 4 and the liquid refrigerant can be passed into the space enclosed by the wall body 4 and the substrates 1, 1' by supplying the liquid refrigerant to the pipe 4a. The liquid refrigerant, such as perfluorocarbon, which is cooled by a heat exchanger 102 is introduced via a filter 103 by a pump 101 to the pipe 4a and the liquid refrigerant which deprives the signal processing circuit part of its heat at the time of passing the circuit part is again cooled by the exchanger 102 and is introduced into the pipe 4a.

COPYRIGHT: (C) JPO

⑲ 日本国特許庁(JP) . ⑪特許出願分開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-163691

@Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)6月22日

G 01 T 7/00

Α 8908-2G

> 審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

60発明の名称

放射線検出装置の冷却構造

顧 昭63-318212 21)特

贸月

22出 顧 昭63(1988)12月16日

明 勿発

京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地 株式会社島津製

作所三条工場内

①出 願 株式会社島津製作所 京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地

個代 理 人 弁理士 西田

1. 発明の名称

放射線検出装置の冷却構造

2. 特許請求の範囲

基板に放射線センサとその信号処理回路を搭載 して一つのモジュールを形成し、このモジュール 複数個を3次元的に実装した放射線検出装置にお いて、上記放射線センサ群を含む空間と上記信号 処理回路群を含む空間とを個別に区画すべく壁体 を形成するとともに、上記信号処理回路群を含む 空間には液体冷媒を導入し得るよう構成したこと を特徴とする、放射線検出装置の冷却構造。

3. 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

本発明は、基板に放射線センサとその信号処理 回路を配設してなるモジュールを、 3 次元的に実 装した2次元の放射線検出装置において、各信号 処理回路を冷却するための冷却構造に関する。 <従来の技術>

2次元の放射線検出装置としては、例えば第5

図に示すように、放射線センサ2とその信号処理 回路としての I Cチップ3a、3bが実装された セラミック基板51を、段階状に重ね合わせた構 造のものが一般的である。この種の装置において は、放射線センサ群 2 … 2 を放射線透過率の高い 雰囲気中に置き、かつ、各1 0チップ3 a, 3 b を許容動作温度以下に冷却することが必要である。

高密度に実装された!Cチップの冷却方法とし ては、一般に、ファン等により空気を装置に通風 する強制空冷方式がある。この方式においては、 空気の熱容量が小さいため、冷却効果を高めるた めに、ICチップに放熱ファンを設けて放熱面積 を拡大したり、あるいは通風流速を高速にする等 のことがなされている。

また、他の冷却方法としては、液体治媒配管に 熱的に導通する銅板等の金属板を1Cチップが搭 載された基板に接触させることにより熱伝導によ って命却を行う伝導液冷方式や、コールドブレー ト等によりICチップを直接的に冷却する方式等

- 1 -

<発明が解決しようとする課題>

ところで、第5図に示す構造の放射線検出装置 に強制空冷方式を適用する場合、この構造の装置 では画像処理の点から各基板51~51それでおり、 このため、JCチップ3a.35に放熱ファンを 設けるためのスペースがなく、充分なかかり、 では通風流速を高速にする必要がある。しか しながら、風速を高速にすると、風圧が作用する には流気でなり、できるの形状が複 ななに特別の構造が必要になり通風路の形状が複 ななって全ての1Cチップを一様に冷却することが困難になるという問題が生しる。

一方、伝導液冷方式では、装置全体が複雑かつ 大掛りになるばかりでなく、差板の材料として使 用されるセラミック等は熱伝導率があまり良くないため充分な冷却効果を期待できず、しかも、金 脈板と基板との熱的な接触不良により、冷却効果 が著しく低減する違れがある。

また、コールドプレート等により、 3 次元的に 高密度に実装された I C チップ全てを直接冷却す ることは、装置全体の構造が非常に複雑になり。 実質的に不可能である。

す発明の目的は、装置全体の構造を複雑にすることなく、高密度に実装された放射線センサの信号処理回路を効率よく命知することのできる、放射線検出装置の冷却構造を提供することにある。

- 3 -

<作用>

放射線センサ群2…2を放射線透過率の高い雰囲中に置いた状態で、信号処理回路3a…3a、3b…3bを液体冷媒によって直接冷却することが可能になる。

<実施例>

本発明の実施例を、以下、図面に基づいて説明 する。

第1図は本発明実施例の構造を示す縦断面図、 第2図はその『一』断面図、第3図は第1図の放射線検出装置部の全体透視図である。

まず、第3図に示すように、一端が折り曲げられたセラミック製の基板(上に、複数個の放射線・センサ2…2および信号処理回路用の「Cチップ3 a … 3 a、3 b … 3 bをそれぞれ一列に配列して1次元の検出モジュール10を形成し、また、フラットな基板「「上に同様に放射線センサ2… 2および「Cチップ3 a … 3 a、3 b … 3 b を配列して検出モジュール10~を形成し、この検出モジュール10~を展下部として検出モジュール

1 0 を放射線センサ 2 の幅だけシフトして段階状に順次帽み重ね、さらに最上部には折り曲げ基板 1 を積み重ねて、全体として 2 次元の放射線検出 装置を構成している。なお、各菱板 1 の折り曲げ部 1 a の端部はその下方の基板 1 1 もしくは 1 に 気密に接着されている。

以上のような構成の放射線検出装置が、第1 図、 第2 図に示すように、エアチャンバ5 の内部に、 放射線センサ2 が下方に位置するよう配設されて おり、その上方部および左右両側方部は壁体 4 に よって覆われている。この壁体 4 は基板 1 もしく は 1 **の端部に気密に接着されている。

壁体 4 には、エアチャンバ5 の壁体を貫通して外部に延びる液体冷媒入口管 4 a および出口管 4 b が設けられており、この入口管 4 a に液体冷媒を供給することによって、壁体 4 および基板 1、1 / によって囲われる空間内に液体冷媒を流すことができる。

エアチャン··5の側壁には、放射線センサ群 2 ···2の人射面に対向して放射線入射窓 6 が設けら

- 5 -

- !

次人口管 5 a おまび出口管 5 b が設けられている 以上の構成により、放射終セーサ群 2 … 2 上! C チップ群 3 a … 3 a 。 3 b … 3 b とが共有する 空間がなくなり、放射線センサ群 2 … 2 は空気で また、 1 C チップ群 3 a … 3 a … 3 b … 3 b は彼

れている。また。エアチャンハ5の下部には、空

ここで、液体冷凝としては。

- ① 電気絶縁性が高いもの
- ② 不活性のもの
- ③ 波路内において泡の発生を避ける等のために、沸点が (C)チッツの許容動作温度よりも高いもの。

等、の条件を満たす必要があり、例えばパープロロカーボン等を使用する。

第4図は、第1図に示す実施例に使用する帝却

.. 7 ..

装置の構成例を示すプロック図である。

この冷却装置は、液体冷媒循環系と冷風循環系 によって構成されている。

液体冷媒循環系は、ボンプ! 0 1 とその吸込口 および吐出口にそれぞれ接続された熱交換器 1 0 2 およびろ過器 1 0 3 を確えており、ろ過器 1 0 3 の出口が検出装置の冷媒入口管 4 a に、熱交換器 1 0 2 の人口が冷媒出口管 4 a に、熱交換器 1 0 2 で冷却したパーフロロカーボン等の液体 冷媒をボンプ 1 0 1 によって、ろ過器 1 0 3 を介 して冷媒入口管 4 a に導き、信号処理回路部を通 切する器にその熱を奪った液体冷媒を熱交換器 1 0 2 によって再び冷却して冷媒入口管 4 a に導く ことができる。

また、冷風循環系も同様に、ファント 1(と熱 で機器 1 1 2 およびろ過器 1 1 3 を備えており、 ファント 1 1 によって冷風を、ろ過器 1 1 3 を介 してエアチャンバ5 の空気入口管 5 a に導き、セ ンサ部の熱を築った温風を熱交換器 1 1 2 によっ

- 3 -

で再び冷却して空気入口管 5 a に導くことができる。...

このような冷却装置を使用することにより、伝 号処理回路部つまり(0 チップ 3 a 、 3 b から発 生する熱は液体冷凝によって滞りなく装置外部に放出され、かつ、センサ部も冷風によって正常な放射されることになり、長時間に 亘って正常な放射線 供出を続けることが可能になる。なお、液体溶 媒の循環流速は、冷媒が回路部を緩やかに通過でよく、 1 C チップ 3 a 、 3 5 等を特別の構造とする必要はない。

以上の実施例では、エアチャンパ5を設けて放射線センサ群2…2も冷却するよう構成しているが、この構成は必ずしも必要なく、エアチャンパ5を削除して放射線センサ群2…2を大気中もしくは真空雰囲気中に開放してもよい。

<発明の効果>

以上説明したように、本発明によれば、放射線 センサおよびその信号処理回路を3次元的に高密 度に実装した放射線後出装置において、放射線セ

なお、液体冷媒循環装置等を使用することにより、正常な放射線検出を長期に亘って続けることも可能になる。

4. 図面の簡単な説明

第1区は本発明実施例の構造を示す縦断面図、 第2図はその『~『断面図である。

第3回は第1回の放射線検出装置部の全体透視

10 -

- 9 -

図である.

第4図は、第1図の実施例に使用する冷却装置 の構成例を示すブロック図である。

第5図は2次元の放射線検出装置の一般的な構 治を示す縦断面図である。

1 a・・・ 基板 1の折り曲げ部

2 … 2 · · · 放射線センサ

3 a ... 3 a . 3 b ... 3 b i C + > 7

4 · · · 壁体

 特許出願人
 株式会社島津製作所

 代 理 人
 弁理士 西田 新

- 1 1 -

